# AIR FILTER OF MAGNETIC DISK DEVICE

Patent Number:

JP61151892

Publication date:

1986-07-10

Inventor(s):

EBIHARA SUSUMU; others: 04

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

JP61151892

Application Number: JP19840272884 19841226

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B33/14

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE: To decrease the number of parts and to attain a simple assembling job with low cost for an air filter of a magnetic disk, by forming an air flow path with a filter itself and the attachment surface of the

CONSTITUTION A sealing member 9 is filled between an outer frame of an air filter 8 and an outer wall 1a of a container 1, and the space between the outer frame of the filter 8 and the wall 1a is narrowed toward a filter member 11 from an air flowing entrance 10 which is opened toward an air flow 7. The 1st room 12 has such a constitution, while the 2nd room 13 leads the air flow to the member 11. A flow 7 produced along the side wall of the container 1 during revolutions of a magnetic disk 4 flows to the room 12 from the entrance 10 and reaches the room 13 while the flow 7 is narrowed. Then the flow 7 passes through the member 11.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### 昭61-151892 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)7月10日

G 11 B 33/14

C - 7177 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

磁気ディスク装置のエアフィルター 60発明の名称

> 印特 願 昭59-272884

願 昭59(1984)12月26日 22)出

老 原 進 海 79発明者 槒 毅 79発明者 高 寛 一 ⑫発 明 者 森 山 富 男 鈴 木 @発 明 者 館山 健 一

小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内 小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内 小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内

小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内 小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所 ⑪出 頤 人

弁理士 高橋 明夫

外1名

発明の名称 磁気ディスク装置のエアフィル

# 2 特許請求の範囲

何発 明 者

個代 理 人

1. 磁気ディスクと該磁気ディスクを搭載し回 転するスピンドルと、エアフィルターを収納し た密閉容器から成る磁気ディスク装置において、 空気流入口から伊材に向って狭くなる勾配をも つ第1の部屋と、第1の部屋の狭くなった何に 続いて設けられた第2の部屋と、第2の部屋の 後に沪材を設けたことを特徴とする磁気ディス ク装儼のエアフィルター。

発明の詳細な説明

# 〔発明の利用分野〕

本発明は、磁気ディスク装置の内部空気の臨 **埃除去手段に係り、 特に内部循環流の除顯用エ** アフィルターに関する。

#### (発明の背景)

従来のディスク装置では、例えば特開昭55-101172号公報に示されるように、ディス:ク周辺 に空気ガイドを設け、通風チャネルを介してエ アフィルターに空気を導き除塵することにより。 密閉容器内の循環空気流の清浄化を行うものが 知られている。

この方法では、空気ガイドと通風チャネルを 設けるために、容器を目的に合った形状とした り別部品を取付ける必要がある。また、流量を 確保するために前記の空気ガイド,通展チャネ ルおよびエアフィルターの継ぎ目からの端れを 防ぐ必要がある。上記の理由から、容器の加工 が複雑となる。部品点数が増加する。組立時間 が増加するという問題が生じ、安価な装置を提 供する妨げとなっている。

#### [発明の目的]

本発明の目的は、構成部品の削減と単純化を 図ることにより、小形でかつ安価な磁気ディス ク装置を提供することにある。

### ( 発明の概要 )

本発明では、エアフィルターを通過する空気 の旅路を、フィルター自体およびフィルターの

取付面により構成できるフィルター構造とする ことにより、上記目的を達成しているものであ る。

#### [発明の実施例]

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。

により、洗入口面積は同じでエアフィルターを 小さくすることができるので、炉過風量を確保 しながら装置を小形にすることができる。

### 4 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の平面図、第2 図は第1 図のA 方向矢視図である。

1 … 密閉容器、

2 … スピンドル.

4…磁気ディスク。

7 … 空気流。

8 … エアフィルター。 9 … シ

9 … シール材

11 … 庐材。

と容器の個盤の間が、空気流 7 に向って開口している空気流入口10から 戸材11に向って狭くなる第 1 の部屋12と第 1 の部屋に続いて戸材へ流れを導く第 2 の部屋13を形成している。

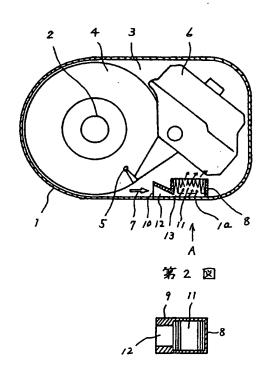
上配の構成とすることにより、磁気ディスク回転中に生ずる容器個壁に沿う流れは、エアフィルターの空気流入口から第1の部屋に流れ込み、第1の部屋で飲られながら第2の部屋に至り炉材を通過して行く。この過程で、空気流は滑らかに絞られるため動圧の損失はほとんど無く、炉材直前では動圧がほとんど静圧に変換され10 mH2O 程度の圧力差を生じるので、炉材での圧力損失に抗して空気を流すことができる。

# (発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば他の部品を使用せずにエアフィルターへ流入する空気流を集め戸過することができるので、部品点数が減り、超立が簡単となるため安価な装置とすることができる。

また、空気の流入部をノズル形状としたこと

第 1 图





代理人弁理士 高 橋 明 夫